

**東京大学生産技術研究所 と 株式会社ニコンの  
合同記者会見のご案内：  
ニコン イメージングサイエンス寄付研究部門の設立**  
日時：2012年4月3日(火)13:00～14:00(受付開始 12:30)  
場所：東京大学生産技術研究所  
総合研究実験棟(An棟) 3F 大会議室(An301,302)

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、東京大学生産技術研究所と株式会社ニコンは、本年4月1日に東京大学にて新規設置されます、「ニコン イメージングサイエンス寄付研究部門」の設置に関する記者会見を開催する運びとなりました。

新たに設置される寄付研究部門は、2006年11月に設立された「ニコン光工学寄付研究部門」を発展的に継承するものです。大学院生に対する産業直結の光学教育に加えて、日本の光学技術を担う研究者・技術者の交流を活性化するための新たな場を提供し、産学協働による世界的競争力強化につなげます。人材育成とともに、光学分野の産学の結びつきを強めることで、日本の光学技術の持続的な発展向上を実現していくことを目指します。

つきましては、報道関係の皆様方におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日 時： 2012年4月3日(火) 13時00分～14時00分(受付開始12時30分)  
場 所： 東京大学生産技術研究所 総合研究実験棟An棟3F大会議室(An301、302)  
東京都目黒区駒場4丁目6番1号(※別紙地図をご参照ください)

主な参加者(予定)：

東京大学生産技術研究所 志村 努 (教授)  
株式会社ニコン 大木 裕史 (コアテクノロジーセンター 研究開発本部長)  
(東京大学生産技術研究所 特任教授(非常勤))

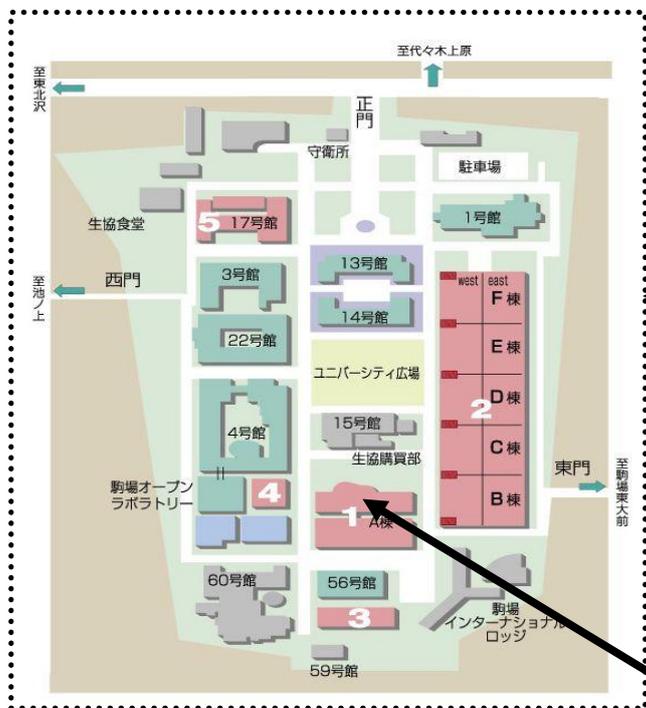
■当日スケジュール(予定)：受付開始12:30

13:00 会見開会  
13:05～ 挨拶および会見趣旨説明：志村 努 教授  
13:15～ 新寄付研究部門の説明：大木裕史 研究開発本部長兼特任教授  
13:40～ 質疑応答

本件に関するお問い合わせ先

・東京大学生産技術研究所 教授 志村 努 TEL:03-5452-6139  
・当日連絡先 生産技術研究所 総務・広報チーム 米山 浩 TEL:03-5452-6017

<会場案内図>



**記者会見会場(13:00~)**  
**総合研究実験棟(An棟)**  
**3階 大会議室(An301、302)**

\* この案内状は、文部科学記者会・大学記者会・科学記者会等関係者・精密機械業界関係各紙にお届けしています。